

e筆動態筆跡 副總統吳敦義高度評價

學校要聞

【本報訊】副總統吳敦義應文錙藝術中心主任張炳煌邀約，10日參加聚會，校長張家宜、行政副校長高柏園、駐校藝術家顧重光、雕塑家王秀杞、香港漢榮書局董事長石漢基，以及太瀚科技總經理唐迎華等人出席。會中，張炳煌演示e筆書寫各種字體及應用動態筆跡功能將古典墨跡復活、動態字帖等，吳敦副總統義給予高度評價，並對e筆系統繪出玉山的動態呈現甚感興趣。

